⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-244629

(5) Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)9月29日

H 01 L 21/60

W-6918-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 テープキャリア用テープ

②特 顧 昭63-72612

②出 願 昭63(1988) 3 月25日

@発明者 上田

哲也

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑭代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明報事業

1. 発明の名称

テープキャリア用テープ

2. 特許請求の範囲

樹脂封止される半導体素子の一部が臨むセンタデバイス孔およびこのセンタデバイス孔の周囲に設けられ前配半導体素子に接続するリードの一部を保持するリードサポート部を有する帯状部材からなり、この帯状部材のリードサポート部であって、前記リードを保持する部位と異なる部位に前記半導体案子の樹脂封止状態において封止樹脂が通過する流通孔を設けたことを特徴とするテープキャリア用テープ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体素子に接続するリード端子等 の導体部がその表面上に形成されるテープキャリ ア用テープに関する。

(従来の技術)

近年、集積回路素子の電極接合技術として従来

より最も広く使用されているワイヤボンディング 方法に代わって、テープキャリアを用いたいわゆ るTAB(Tape Autemated Bonding)方法が採用さ れている。

従来、この種のTAB方法を用いるキャリアテ ープは第3図回および回に示すように構成されて いる。これを周図に基づいて説明すると、同図に おいて、符号1で示すものはテープキャリア基材 となるフィルム状の帯状部材で、全体が可換性を 有する例えばポリイミド樹脂等のプラスチックか らなる絶縁材料によって形成されている。この帯 状部材1の両側縁には本体laの長手方向に所定 の間隔をもってパーフォレーション孔 2 が殺けら れており、軸方向中央部には低圧トランスファ放 形法によって樹脂封止される半導体素子3の一部 が臨むセンタデバイス孔4が設けられている。ま た、このセンタデバイス孔4の周囲には各々が互 いに架橋部5を介して連接する複数のアウターリ ード孔6が設けられており、このアウターリード 孔6と前記センタデバイス孔4との間には例えば

調等の選電性材料からなるリードフを保持するリードサポート部8が設けられている。なお、前記リードフは、前記センタデバイス孔4に先端部が踏むインナーリード部7a、このインナーリード部7aに連設され前記アウターリード孔6の一部を覆うアウターリード部7bに連設されかつ前記本体1aに接合されたテストバッド部7cによって構成されている。9は前記半導体素子3の表面上に設けられたバンプである。

因に、この種のテープキャリア用テープにおける架橋部5は、インナーリード部7aの位置精度を高めるためのリードサポート部8を本体1aに保持するものとして機能する。また、リードサポート部8は、帯状部材1上に半導体素子3を接合するに際してインナーリード部7aとバンプラの位置合わせを簡単にするためのもの。テープキャナーリード部7aの変形を阻止するためのものおよび1 C製作における樹脂對止時の樹脂ばり発生

す金属キャップ11を組み合わせて第9図(第7図の IX - IX 線断面図)および第10図(第7図の X - IX 線断面図)に示す組立体 B を形成してから完成する第11図および第12図に示す半導体装置が開発されている。 同図において、符号12は封止樹脂、13はポイド、14はダイボンド剤である。また、矢印C は封止樹脂12の流れを示す。

なお、封止樹脂12は金型(図示せず)の一部に設けられた流通溝(図示せず)から流入して半導体素子3を封止することができる。このとき、架橋部5の一部が金型(図示せず)のゲートとして用いられる

(発明が解決しようとする課題)

ところで、従来のテープキャリア用テープを使用して金属キャップ付の半導体装置を製造するには、半導体素子3を樹脂封止することにより行うが、この際架橋部5から流入した封止樹脂12がリードサポート部8上のアウターリード部7b間およびアウターリード孔6の一部を通過して金型(図示せず)のキャビティ内および金属キャップ

を防止するためのものである。さらに、リード?のテストパッド部?cは、インナーリード部?a と半導体素子3との接続不良や半導体素子自体の不良等をリードボンディング後に検査するためのものである。

このように構成されたテープキャリア用テープ に半導体案子3を実装するには、第4図(a)および (b)に示すように帯状部材1のセンタデバイス孔4 内にパンプ9がインナーリード部7aの所定位置 に対向するように半導体素子3を位置決めしてか ら、この半導体素子3のバンプ9とインナーリー ド部7aを熱圧着法で接続することにより行う。

このようにして得られたテープキャリアは、第 5 図(1)および(1)に示すようになる。

この後、低圧トランスファ成形方法によって例 えばエポキシ樹脂等のプラスチックで半導体素子 3 を封止し、樹脂封止型の半導体装置を製造する ことができる。

最近、この種の半導体装置には、第6図および 第7図に示すテープキャリアと第8図(a)、(b)に示

11の内部に充填される必要がある。

ところが、この種のテープキャリア用テープにおいては、アウターリード部 7 b 間の距離はきわめて微小な寸法に設定されているため、樹脂封止時に金型(図示せず)のキャピティ内および金属キャップ 1 1 の内部に対する封止樹脂 1 2 の流入が円滑に行われず、特にリードサポート部 8 の幅が広い部分では第 1 2 図に示すようにその裏側にポイド 1 3 が発生し、樹脂封止における信頼性が低下するという問題があった。

本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、 樹脂封止時のポイド発生を防止することができ、 もって樹脂封止における信頼性を向上させること ができるテープキャリア用テープを提供するもの である。

(課題を解決するための手段)

本発明に係るテープキャリア用テープは、 帯状部材のリードサポート部であって、リードを保持する部位と異なる部位に半導体素子の樹脂封止状態において封止樹脂が通過する流通孔を設けたも

のである.

(作用)

本発明においては、樹脂封止時に流通孔によってリードサポート部の表側のみならず裏側に対する封止樹脂の流入を円滑に行うことができる。

(実施例)

以下、本発明の構成等を図に示す実施例によって詳細に説明する。

第1図(のおよび(のは本発明に係るテープキャリア用テープの要部を示す平面図とそのbーb線断面図で、同図以下において第3図〜第12図と同一の部材については同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。同図において、符号21で示す帯状部材のリードサポート部8には、前記半導体素子3の樹脂封止状態において封止樹脂12が通過する平面円形状の流通孔22が設けられている。そして、この流通孔22は、前記リード7を保持する部位と異なる部位に位置付けられている。

このように構成されたテープキャリア用テープ を使用した半導体装置を製造するには、従来技術

おいて封止樹脂が通過する流通孔を設けたので、 流通孔によってリードサポート部の表側のみなら ず裏側に対する封止樹脂の流入を円滑に行うこと ができる。したがって、樹脂封止時のポイド発生 を防止することができるから、樹脂封止における 信頼性を確実に向上させることができる。

4. 図面の簡単な説明

と同様にして行うことができる。すなわち、テープキャリア(第6図に示す)と金属キャッ11 (第8図に示す)を組み合わせて組立体Bに架体 Bに来すとなる。 女体 Bに来すとなる。 大きな Bに来す Bに来す Bに来す Bになった Bに対する Bに対する Bに対する Bに対する Bに対する Bに対する Cによった Bによった Bに対する Bに対する Bに対する Cとができる。 (未封止部分) の発生を防止することができる。

なお、本発明における流通孔 2 2 の平面形状は 前述した実施例に限定されるものではなく、例え ば平面角形状のものでもよく、その平面形状は適 宜変更できることは勿論である。

(発明の効果)

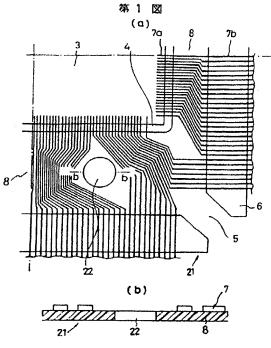
以上説明したように本発明によれば、帯状部材 のリードサポート部であって、リードを保持する 部位と異なる部位に半導体素子の樹脂封止状態に

図および第10図は第7図のIX-IX線断面図とX-X線断面図、第11図および第12図は樹脂封止後のテープキャリアを示す断面図である。

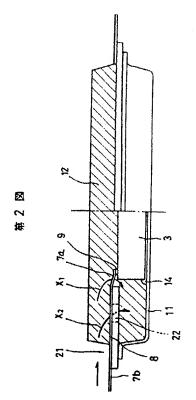
3・・・・半導体素子、4・・・・センタデバイス孔、7・・・・リード、8・・・・リードサポート部、12・・・・対止樹脂、21・・・・ 帯状部材、22・・・・ 流通孔。

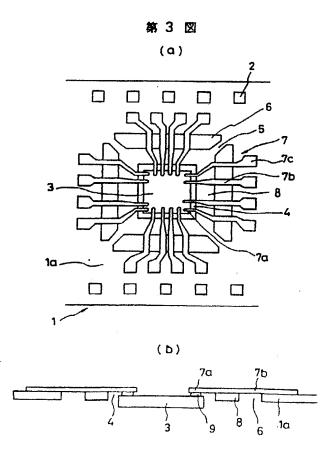
代 理 人 大岩堆 雄

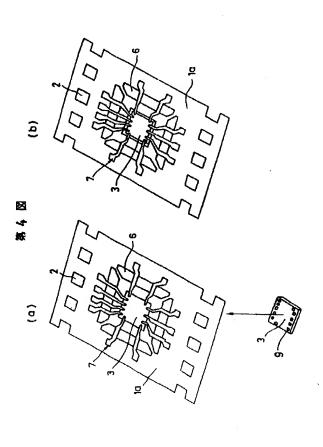
特開平1-244629(4)



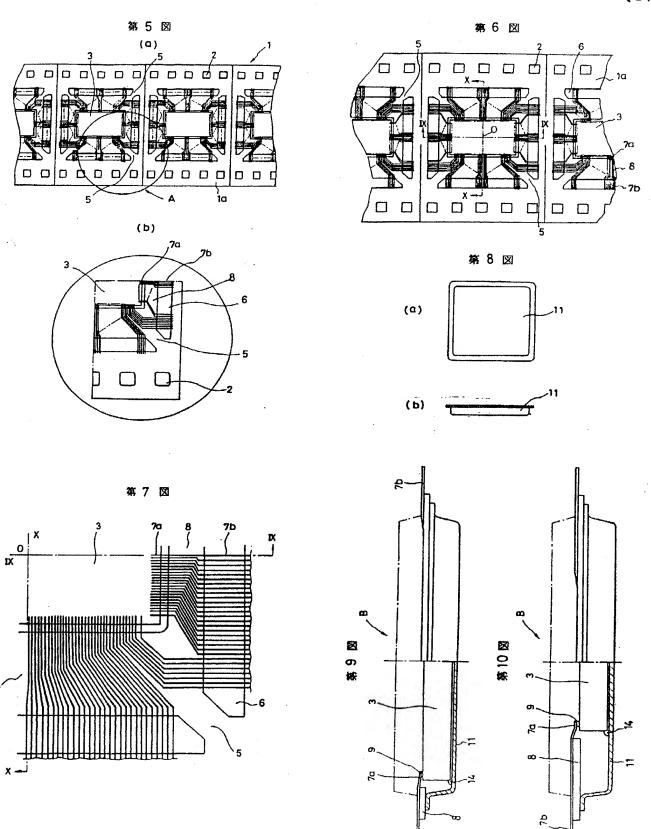
3:半導体豪子 8:y-ドサポート 印 4:センタデバイスル 21: 華状: 印材 7:リート 22:歳 通 孔



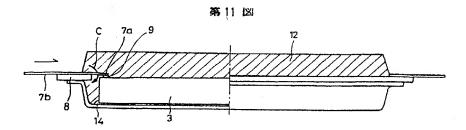


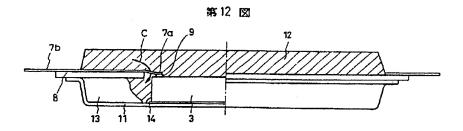


特開平1-244629 (5)



特閒平1-244629(6)





CLIPPEDIMAGE= JP401244629A

PAT-NO: JP401244629A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01244629 A

TITLE: TAPE FOR TAPE CARRIER

> PUBN-DATE: September 29, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

UEDA, TETSUYA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP63072612

APPL-DATE: March 25, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/60

US-CL-CURRENT: 438/FOR.367,29/827

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the generation of a void at the time of resin seal, and to

improve reliability in resin seal by forming a through-hole,

through which a

sealing resin is passed under the state of resin seal of a semiconductor

element, to a section different form a section holding a lead in a lead support

section for a beltlike member.

CONSTITUTION: A plane circular through-hole 22 through which a sealing resin 12

is passed under the state of resin seal of a semiconductor element 3 is shaped

to a lead support section 8 for a beltlike member 21. The through-hole 22 is

positioned at a section different from sections holding leads. A tape carrier

and a metallic cap 11 are combined, the sealing resin 12 flowing in from a

crosslinking section 5 as shown in the arrows X<SB>1</SB>, X<SB>2</SB> is

passed among outer lead sections 7b on the lead support section 8 or into an

outer lead hole 6, and the surface side and rear side of the lead support

section 8 are filled with the sealing resin 12. The inflow of

the sealing resin 12 to not only the surface side of the lead support 8 but also the rear side is conducted smoothly by the through-hole 22 at that time, thus preventing the generation of voids at the time of resin seal.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio